



ПРЕСС-РЕЛИЗ

Москва, 20 марта 2014

«ВакуумТехЭкспо» 2014 как отражение перспективных тенденций в развитии вакуумной техники и технологий

С 15 по 17 апреля в Москве, в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоится 9-я Международная выставка оборудования, материалов и технологий «ВакуумТехЭкспо» 2014. Организатор этого мероприятия – МВК в составе Группы компаний ITE, лидирующей на российском рынке выставочных услуг. Соорганизатор: НИИ вакуумной техники им. С.А.Векшинского.

**15 – 17 апреля
2014 года**

«ВакуумТехЭкспо» – единственная выставка в России и странах СНГ, полностью посвящённая вакуумному оборудованию и технологиям его применения. За девять лет проведения выставка завоевала репутацию одного из самых востребованных и значимых отраслевых событий, отражающих перспективные тенденции в развитии вакуумной техники и технологий. Выставка содействует установлению новых деловых контактов, привлечению инвестиций, формированию и реализации национальных и региональных программ в данной области.

Россия, Москва
КВЦ «Сокольники»
Павильон 2

www.vacuumtechexpo.com

В 2014 году в выставке примут участие ведущие российские и зарубежные производители вакуумной техники, машин, аппаратов, вакуумных печей, установок и систем для создания вакуума из России, США, Чехия, Германии, Украины, Белоруссии, Словакии, Латвии, Великобритании и Китая. Среди них: ОАО «Интек Аналитика», BLM Synergie, Busch Vacuum, Glynwed Russia, MSH Techno, CCS Services, ЗАО «ЭЛТЕХ СПб», GNB Corporation, Oerlikon, Vacom, ООО «Актан», ООО «Вакуум-Сервис», «Гертнер Сервис» Гмбх, ООО «Изовак».

Впервые своё оборудование на выставке представят Leybold Optics – a part of Buhler, АО «Sidrabe», PVA TePla, Ferrotec, «Лаборатория Вакуумных Технологий», ООО «Псковтехгаз», ООО «Современные Технологии и Криогенные Системы» и другие.

Коллективный стенд объединит ведущих немецких производителей: EFDS European Society of Thin Films, Von Ardenne GmbH, Institute for Electron Beam and Plasma Technology FEP, GfE Metalle und Materialien GmbH и других. В этом году компании продемонстрируют оборудование и технологии для нанесения функциональных покрытий (тонких плёнок) для электроники и микроэлектроники, полупроводниковой промышленности, сенсорики, оптики промышленного и бытового назначения, инструмента и других областей промышленности.

В рамках выставочной экспозиции посетители смогут ознакомиться с самым современным оборудованием и технологиями отрасли.

Компания «Промышленный мониторинг и контроль» представит на своём стенде вакуумные компоненты и оборудование концерна VG Scienta – мирового лидера в производстве научного оборудования для материаловедения и фундаментальных исследований. Среди новинок продукции – [система Scienta](#) для анализа поверхности DA30 и транслятор Scienta Omniaх большого диаметра.

Организатор:



Пресс-центр ITE:

Тел.: +7 (495) 935 81 00
E-mail: PR@ite-expo.ru
Факс: +7 (495) 935 81 01
www.ite-expo.ru

Швейцарская корпорация Buhler AG продемонстрирует посетителям достижения своего подразделения LeybodOptics, специализирующегося на разработке оборудования и технологий нанесения функциональных покрытий. Немецкие специалисты выступят с презентацией компании, а российские партнёры поделятся своим опытом эксплуатации напылительной установки электронно-лучевого испарения со встроенным спектрофотометром, показания которого используются системой управления установкой для оптимизации покрытий в ходе их нанесения.

На выставке будут представлены ведущие бренды отрасли, включая VON ARDENE, Edwards, VAT, HSR, VIC, Hiden Analytical, Oxford Instruments Plasma Technology, EBARA Corp, Inficon, DVP Vacuum Technology, Televac, SHI Cryogenics, Diener electronic, ILMVAC, VACOM, Friatec, Busch Vacuum, Leybold Optics – a part of Buhler, Pfeifer Vacuum и другие.

Деловая программа

С 15 по 17 апреля в рамках деловой программы выставки состоится IX Международная научно-практическая конференция [«Вакуумная техника, материалы и технология»](#), организованная ОАО «Научно-исследовательской институт вакуумной техники им. С.А.Векшинского».

Секционные заседания:

- Секция № 1. «Новые технологии формирования тонких пленок. Методики исследования. Технологическое оборудование»;
- Секция № 2. «Вакуумные технологии и оборудование»;
- Секция № 3. «Нанотехнология и биотехнология»;
- Секция № 4. «Криогенная и криовакуумная техника»;
- Секция № 5. «Вакуумные технологии и аэрокосмический комплекс».

Отдельного внимания заслуживает специализированный семинар «Промышленные вакуумные технологии», организованный Fraunhofer Institute for Electron Beam and Plasma Technology FEP (Германия). В рамках конференции также запланирована презентация оборудования и технологий компаний из Китая.

17 апреля состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучший инновационный продукт в сфере высоких технологий». Участниками конкурса являются компании, занимающиеся разработкой, дистрибуцией и инжинирингом вакуумного, криогенного и других видов оборудования.

Генеральный спонсор: ЗАО «Интек Аналитика».

Для бесплатного посещения выставки и конференции специалисты могут получить электронный билет на сайте <http://www.vacuumtechexpo.com>.

Выставка проводится при поддержке ОАО «Научно-исследовательской институт вакуумной техники им. С.А.Векшинского», Российского научно-технического вакуумного общества, Московского государственного технического университета им. Баумана.

Организатор:



Пресс-центр ITE:

Тел.: +7 (495) 935 81 00

E-mail: PR@ite-expo.ru

Факс: +7 (495) 935 81 01

www.ite-expo.ru